

# Inhaltsverzeichnis "Fertigungstechniken der Elektronik"

- 1) Dünnschichtherstellung
  - 1.1 Aufdampftechnik
  - 1.2 Sputtertechnik
  - 1.3 Andere Beschichtungsverfahren
  - 1.4 Herstellung ultradünner Schichten
- 2) Lithographie
  - 2.1 Reinraumtechnik
  - 2.2 Elektronenstrahlithographie
  - 2.3 SPM-, FIB- und Röntgenlithographie
  - 2.4 Optische Lithographie
- 3) Trockenätzverfahren
- 4) Herstellung von Siliziumwafern
- 5) Mikromechanik